

证书号 第 1529758 号



发明 专利 证书

发明名称：自动处理景深的光学投影断层成像方法

发明人：田捷；郭进；董迪；杨鑫

专利号：ZL 2012 1 0510671.3

专利申请日：2012年12月03日

20128362A

专利权人：中国科学院自动化研究所

授权公告日：2014年12月03日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书，并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月03日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

